

財產編號	校碼	序號	財產名稱		放置地點	負責老師	廠牌	型號	註	
3101103-225	B283	421	XY平台	雷射切割機	中興	賴韋志	PENTAD	PENTAD STAND-50		
3101103-225	B283	432	精密加工滑台		中興	賴韋志	順群精密	ST10-H901		
3101103-225	B283	433	水平與垂直平台		中興	賴韋志	弘光	XY-JK05		
3101103-225	B283	434	多軸式光學精密微調座		中興	賴韋志	宏惠	U-S1-D0-C090065		
3100708-191	B301	425	精密研磨用石英真空吸盤		中興	賴韋志	正宏	HT-100		
3140306-02	B421	581	工業用高解析CCD		中興	賴韋志	SONY	XC-ST30		
3101103-108	B530A	6	影像觀測系統		中興	賴韋志	NAVILIGHT	VS-100		
3101103-293	B599	17	Z軸可調式電動升降模組		中興	賴韋志	星泰國際科技	MT-AT503		
3100501-17	B81	1084	防突波電路控制盤		中興	賴韋志	點石機電	Q10-A1		
3070104-02	C1B	58	雷射切割機		中興	賴韋志	K JET	NSX-1000		
3100605-04	B13	17	波長偵測器		舊圖南棟81202室	賴韋志	OCEAN OPTICS	USB2000		
3100504-08	B14B	37	數位式功率表		舊圖南棟81202室	賴韋志	致茂	66202		
3100502-54	B1A	892	電源供應器		KEITHLEY 2600	綜合大樓 48201A室	郭宗枋	AGILENT	N5769A	
3100503-53	B4C	10	四點探針面電阻率量測平台			綜合大樓 48101室	郭宗枋	EVERBEING	SR 4PP	
3100506-62	B553	221	電性量測資料蒐集介面卡	綜合大樓 48201A室		郭宗枋	KEITHLEY	7700		
3100708-84	B574	49	光功率計	綜合大樓 48101室		郭宗枋	KEITHLEY	6485		
3140101-03	B372	36405	筆記型電腦	電漿輔助原子層 沉積系統(ALD系 統)	物理二館49107室	賴韋志	Ienovo	2842-K4U		
3013208-17	C177	30	電漿輔助原子層沉積系統		物理二館49107室	賴韋志	CAMBRIDGE NAN	Fiji F200		
3080203-04	C53	947	低耗電能型乾式真空幫浦		物理二館49107室	賴韋志	ALCATEL	ACP120G		
3140101-03	B372	34845	個人電腦		中興	賴韋志	LAYTEC	2.4GHZ Dual Core RAI		
3013208-18	C175A	2	磊晶溫度及成長速率感測器		中興	賴韋志	LAYTEC	EPITT		
3100508-71	B137	165	探針座		綜合大樓 48101室	郭宗枋	宏綱	MP-P-1		
3100508-71	B137	166	探針座		綜合大樓 48101室	郭宗枋	宏綱	MP-P-1		
3100502-54	B1A	949	交流電源供應器		綜合大樓48103室	賴韋志	致茂	61501		
3100502-54	B1A	982	電源供應器		綜合大樓 48201A室	郭宗枋	AGILENT	N5770A		
3101001-07	B282	1404	具穩壓功能之不斷電系統		綜合大樓 48307室	曾盛豪	飛碟	FT-3300SG		
3100708-93	B286	71	UV感測器		綜合大樓 48421室	郭宗枋	COHERENT	PM30V1		
3100501-20	B2A	18	電源供應器量測系統		綜合大樓 48201A室	郭宗枋	安捷倫	N577		
3100708-191	B301	414	即時影像觀測機台		中興	賴韋志	宏綱科技	CMIS-P-2		
3100708-191	B301	424	全角度光強度及色座標量測儀		綜合大樓 48301室	李欣縈	RADIANT IMAGING	IS-Li-031		

3140101-03	B372	31190	個人電腦		舊圖南棟81210室	曾盛豪	HP	DC7900	
3140101-03	B372	33323	個人電腦		舊圖南棟81210室	曾盛豪	組裝	I7-806	
3140101-03	B372	33577	即時影像觀測用電腦		中興	賴韋志	威達電	PAC-1700GB-R20	
3140302-01	B377	7383	雷射印表機		綜合大樓48203室	林俊宏	FUJI XEROX	3428DN	
3140302-01	B377	7915	多功能彩色印表機		綜合大樓48305A室	曾盛豪	HP	CM2320N	
3101103-371	B454	12	空氣浴塵機		綜合大樓48103室	賴韋志	允菱	AS 1400X1200X2150	
3101103-342	B460	83	空氣阻尼避震系統		綜合大樓 48301室	李佳榮	KALLUP PHOTON	LNF-91	
3100708-58	B543	37	高能量脈衝雷射		綜合大樓 48208室	李佳榮	CONTINUUM	SLIII-10	
3100301-01	B59	872	流量計		物理二館49107室	賴韋志	AIXTRON	AIX-001P	
3101103-299	B646	17	氮氣純化器		中興	賴韋志	NUPURE	E2000-CA-VR2-N2-XL	
3070114-268	C119	31	氣瓶櫃		物理二館49107室	賴韋志	俊富	9200	
3013208-18	C175A	1	噴嘴		物理二館49107室	賴韋志	AIXTRON	CN0381	
60101-03	Q226	11576	LED模擬分析軟體教育單機版		物理二館49107室	賴韋志	STR	SIMU LAMP	
3100708-103	B74A	1	光罩對準曝光機		綜合大樓 48107室	賴韋志	SUSS MICROTEC	MJB4	
3101103-494	B462	72	旋轉塗佈機		綜合大樓48107室	賴韋志	SHENGCING	SC-SP-88D	
			手套箱(含懸吊式靜電清除器兩組)		綜合大樓48103室	郭宗枋			
3013208-20	C58C	1	鈣鋁蒸鍍機(含蒸鍍腔體、操作面板、冷凍幫浦壓縮機、空氣壓縮機、機械幫浦、冰水循環機共六件)		綜合大樓48103室	郭宗枋			
3070114-166	C91	17	雷射加工機		綜合大樓48102室	陳昭宇	LINKE	LG900	
3013208-21	C58	100	磁控濺鍍系統		綜合大樓48103室	許進恭		KD-SPUTTER	
3100403-08	B254	801	高溫爐(3)		綜合大樓48103室	賴韋志	LINDBERG/BLL	TUBE FURNACE	
			高溫爐(2)		綜合大樓48103室	張允崇	?????		
3013208-17	C177	27	電漿輔助化學氣相沈積系統		物理二館49107室	賴韋志	SAMCO	PD-220NA	
3101103-396	B330	37	電子束蒸鍍機		綜合大樓48103室	張守進			
3100504-08	B14B	39	功率計		綜合大樓48201A室		THORLABS	PM100D	
3100502-54	B1A	940	MCP 高壓電源供應器		綜合大樓48201A室		HAMAMATSU	C4840-01	
3100708-05	B299	584	顯微拉曼光譜儀		綜合大樓48201A室		HORIBA JOBIN YV	IHR550	
3140101-03	B372	33582	顯微拉曼光譜儀用電腦		綜合大樓48201A室		ASUS	BM5320	
3100601-03	B373	15	訊號同步偵測器		綜合大樓48201A室		PICO QUANT GMB	TDA 200	

3101103-342	B460	80	可升級光學防震桌	顯微拉曼與光譜 儀量測系統	綜合大樓48201A室	崔祥辰	NEWPORT	M ST UT2 410-8
3101103-134	B469	97	高效能光電倍增管冷卻器		綜合大樓48201A室		HAMAMATSU	C10373-01
3101103-399	B484	25	快速訊號積分系統		綜合大樓48201A室		PICO QUANT GMB	PICOHARP 300
3100506-64	B503	37	前置放大器		綜合大樓48201A室		PICO QUANT GMB	PAM 102
3101001-05	B516	28	皮秒鎖模雷射系統之雷射控制器		綜合大樓48201A室		HIGH Q LASER INN	無
3100709-26	B541	29	超快速光電倍增管		綜合大樓48201A室		HAMAMATSU	R3809U-50
3100708-58	B543	35	皮秒鎖模雷射系統		綜合大樓48201A室		HIGH Q LASER INC	IC-532-1000
3100708-137	B559	120	正立式顯微鏡		綜合大樓48201A室		HORIBA JOBIN YV	M.F.O
3100708-137	B559	121	倒立式顯微鏡		綜合大樓48201A室		OLYMPUS	IX71S1F-3
3100708-111	B605	47	光電倍增管與電源供應器間轉換		綜合大樓48201A室		HAMAMATSU	E3059-500
3100708-111	B605	56	雙光源轉接環		綜合大樓48201A室		OLYMPUS	U-TLU
3101103-593	B97A	377	彩色數位式示波器		綜合大樓48201A室		ANGILENT TECHN	DS01022A
3013101-27	C108A	14	皮秒鎖模雷射系統之冰水機		綜合大樓48201A室		HIGH Q LASER IN	無
3100708-05	B299	509	紫外可見光至近紅外光分光光譜儀		綜合大樓 48201A室		郭宗枋	HITACHI
3100708-137	B559	85	共軛聚焦顯微鏡	綜合大樓48201A室	郭宗枋	BRUKER	SENTERRA R200-532	
3100708-05	B299	377	螢光光譜儀	綜合大樓48201A室		PerkinElmer	LS55	
3100403-33	B122	160	熱風循環烘箱	綜合48106酸鹼室		TENDER	TEN-72	
3100403-33	B122	161	熱風循環烘箱	綜合48105液晶室		TENDER	TEN-72	
3100708-16	B32	163	紫外光設備 (含架及布幕)	綜合48105液晶室		聯合光電	URS400A	
3070104-02	C1B	34	手動玻璃切割機	綜合大樓48208室		振國精密機械	GC-2001	
3101001-05	B516	9	超音波控制器	綜合大樓48421室		ASAHI GLASS	USM III	
3070401-39	C154	1	超音波點焊頭組	綜合大樓48421室		ASAHI GLASS	US-III	
3100602-02	B22	17	雷射能量功率計	綜合大樓48208室		MOLECTRON	3SIGMA	
3100708-98	B229	1	紅外線探視器	液晶教學室		FJW	85100A	
3100708-73	B370	16	雷射功率器	綜合大樓48208室		COHERENT	210	
3100708-18	B162	120	低功率偵測器	綜合大樓48208室		NEWPORT	818-SL	
3100708-16	B32	165	光強量度計	綜合大樓48208室		NEWPORT	815-C	
3100708-47	B449	34	光學桌系統	綜合大樓48421室		NEWPORT	RT-48-8/I2000-428	
3101103-593	B97A	46	桌上型數位儲存示波器	綜合大樓48421室		LECROY	LT354	
3140308-13	B361	594	數位影像擷取設備	綜合大樓48208室		NIKON	COOLPIX5000	
3101103-494	B462	18	配向塗佈機	綜合大樓48208室		振國	RP-002	
3100606-04	B236	783	兩段式電子半微量天平	綜合48105液晶室		SARTORIUS	CP225D	

3100708-183	B528	21	紫外線光源		綜合48106酸鹼室	李佳榮	聯和	URS-400A
3100605-40	B345	207	固態雷射		綜合大樓48421室		COHERENT	DPSS532
3100708-05	B299	396	光纖光譜儀		物一館光電lab		OCEAN OPTIO	USB2000
3100708-04	B231	1486	立體顯微鏡		綜合大樓48208室		ZEISS	AXIOSKOP 40
3101103-316	B333	748	排煙櫃		綜合48106酸鹼室		TENDER	626
3070114-98	C133	80	可調式樣品固定座		綜合大樓48208室		OPTO SIGMA	ALUMINUM
3070114-98	C133	81	可調式樣品固定座		綜合大樓48208室		OPTO SIGMA	ALUMINUM
3070114-98	C133	82	可調式樣品固定座		綜合大樓48208室		OPTO SIGMA	ALUMINUM
3140101-03	B372	17238	個人電腦		綜合大樓48208室		DCS	E300G
3140101-03	B372	17240	個人電腦		綜合大樓48421室		DCS	E300G
3100708-191	B301	155	液晶真空填充系統		綜合48105液晶室		振國	LCF-02
3100501-08	B3A	48	數位式桌上型電錶		綜合大樓48207室		AGILENT	34401A
3100508-13	B517	32	任意波形產生器		物一3209室(周維揚)		AGILENT	33120A
3100504-27	B472	18	電壓放大器		綜合大樓48208室		AVTECH	AV-110B-P5
3100708-190	B489	5	光學元件		綜合大樓48208室		OPTOSIGMA	WVL80-700/AP30
3101103-396	B330	31	感光液旋轉器		綜合48106酸鹼室		擎邦	-100
3101103-396	B330	32	感光液旋轉器		綜合48106酸鹼室		擎邦	TS-100
3100501-02	B2	775	電壓放大器組		綜合大樓48208室		FLC	F20A
3100502-04	B139	914	數位式桌上型電錶		綜合大樓48208室		安捷倫	34401A
3100508-13	B517	33	函數任意波形產生器		綜合大樓48204室		安捷倫	33120A
3100709-29	B467	38	氦氖雷射及固定座		物一館光電lab		MELLES	25LHP-991-230
3100709-29	B467	39	氦氖雷射及固定座		綜合大樓48421室		MELLES	25-LHP-991-230
3100709-29	B467	40	氦氖雷射及固定座		綜合大樓48421室		MELLES	25-LHP-991-230
3101103-593	B97A	65	示波器及配件		鄭弘隆lab		AGLILENT	54624A
3100401-02	B15	318	溫度控制器組		物一館光電lab		LTKAM	PE94-LTS120
3100708-04	B231	1502	偏光顯微鏡與照相系統		綜合大樓48421室		SEISS	AXIOSKOP40
3100708-05	B299	406	光譜儀		綜合大樓48208室		OCEAN OPTIC	USB2000
3100709-29	B467	42	氬雷射		物一館光電lab		SPECTRA-PHY	183-D0230
3100508-67	B532	60	熱壓合機		綜合大樓48421室		EHC	SP-320
3070114-28	C179	5	框膠機		綜合大樓48421室		EHC	SP-320
3100605-47	B505	18	光源特性積分球量測系統		綜合大樓48421室	SPHERE	SLM-12	

3100708-222	B648	1	UV固化裝置及電源		綜合48105液晶室		GSYUASA	HAN125L
3100708-23	B32C	5	單光儀		綜合大樓48421室		SHIMADZU	
3100708-65	B396	103	二極體幫浦固態雷射器		物一館光電lab		COHERENT	DPY315M-100
3101103-141	B337	1660	超音波清洗機		綜合48106酸鹼室		DELTA	DC200H
3101103-141	B337	1661	超音波清洗機		綜合48106酸鹼室		DELTA	DC200H
3101103-223	B101	166	半導體參數分析儀		綜合大樓48104室	許進恭	安捷倫	4156C
3100708-007	B13B	1	光型分佈量測儀		綜合大樓48104室	許進恭	UNICE E-O	UBS-LED-S
3100508-37	B14D	43	高訊雜比電性量測系統		綜合大樓48104室	許進恭	NATIONAL INSTRU	NI PXI-1042Q
3100502-54	B1A	801	300W 氙燈電源供應器		綜合大樓48104室	許進恭	EUROSEP INSTRUM	DC75-300
3101103-241	B207	79	半導體參數分析儀週邊		綜合大樓48104室	許進恭	安捷倫	41501B
3100708-39	B260	90	氣相層析儀		綜合大樓48201(A)室	許進恭	AGILENT TECHNO	7820A
3100501-11	B3B	3	電化學恆電位儀		綜合大樓48104室	許進恭	AUTOLAB	PGSTAT128N
3100708-47	B449	79	光學桌		綜合大樓48104室	許進恭	NEWPORT	LW3036B-OPT-L
3100506-64	B503	41	雙相訊號鎖相放大器		綜合大樓48104室	許進恭	STANFORD RESEA	SR830
3100708-05	B299	609	光譜量測系統		綜合大樓48104室	許進恭	HORIBA JOBIN YV	IHR320
3100708-126	B529	25	桌上型掃瞄式電子顯微鏡		綜合大樓48201(A)室	賴韋志	日立	TM 1000
3100504-02	B6	490	1KW功率脈衝電源量測電表		綜合大樓48104室	賴韋志	KEITHLEY	2430
3070502-02	C100A	19	3英吋高溫管狀爐(1)		綜合大樓48302室	陳昭宇	KAODUEN	KDH-040F
60113-61	Q198	3	場發射電子顯微鏡(撥入)		綜合大樓48202室	郭宗枋	校務基金/	87.6購置 原值:5.4
3100503-78	B139A	2	六位半數位電表		綜合大樓48202	郭宗枋		
3101001-20	B183	402	微步進馬達驅動控制		綜合大樓48202	郭宗枋		
3100502-54	B1A	923	氮氬雷射電源供應器		綜合大樓48202	郭宗枋		
3100502-54	B1A	1097	汞燈電源供應器		綜合大樓48105	郭宗枋		
3100102-01	B20	262	熱電偶真空計		綜合大樓48202	郭宗枋		
3100102-03	B20A	42	真空法蘭		綜合大樓48202	郭宗枋		
3101103-225	B283	281	鍊條式升降平台		綜合大樓48202	郭宗枋		
3100708-93	B286	50	光偵測器		綜合大樓48202	郭宗枋		
3100708-93	B286	71	UV感測器		綜合大樓48202	郭宗枋		
3100708-05	B299	429	螢光光譜儀		綜合大樓48202	郭宗枋		
3100708-191	B301	399	快速光觸發二極體		綜合大樓48202	郭宗枋		
3100708-157	B32A	113	雪崩型單光子光檢測器		綜合大樓48202	郭宗枋		

3140101-03	B372	20117	個人電腦		綜合大樓48202	郭宗枋			
3140101-03	B372	27490	雙核心個人電腦		綜合大樓48202	郭宗枋			
3140101-03	B372	27840	雙核心電腦		綜合大樓48202	郭宗枋			
3140303-01	B377	6292	雷射印表機		綜合大樓48202	郭宗枋			
3100708-65	B396	106	固態雷射		綜合大樓48202	郭宗枋			
3100708-47	B449	40	自動控制旋轉平台		綜合大樓48202	郭宗枋			
3101103-342	B460	53	桌上行氣浮防震桌		綜合大樓48202	郭宗枋			
3100504-27	B472	52	時間解析雷射倍頻器		綜合大樓48202	郭宗枋			
3100508-42	B473	32	聲光可調濾波模組		綜合大樓48202	郭宗枋			
3101001-15	B495	44	脈衝選擇器		綜合大樓48202	郭宗枋			
3100708-58	B543	22	時間解析雷射模組		綜合大樓48202	郭宗枋			
3100708-58	B543	28	二極體雷射		綜合大樓48202	郭宗枋			
3100708-84	B574	8	光功率計		綜合大樓48202	郭宗枋			
3100708-84	B574	27	光功率衰減器		綜合大樓48202	郭宗枋			
3100708-54	B578B	4	反射光源		綜合大樓48202	郭宗枋			
3100504-02	B6	491	電源電表		綜合大樓48202	郭宗枋			
3140102-03	B607	9	控制介面卡		綜合大樓48202	郭宗枋			
3100708-212	B667A	3	高解析電子倍增感測器		綜合大樓48202	郭宗枋			
3101103-372	B667B	4	固態樣品座		綜合大樓48202	郭宗枋			
3100506-66	B688	4	電光調制器		綜合大樓48202	郭宗枋			
3100508-125	B88	257	電光調制器控制器		綜合大樓48202	郭宗枋			
3070114-139	C51	54	靜音空氣壓縮機		綜合大樓48202	郭宗枋			
3080203-04	C53	730	真空幫浦		綜合大樓48202	郭宗枋			
5010106-05	E81	2833	高靜壓抽風機		綜合大樓48202	郭宗枋			
60107-52	U47	32	真空幫浦		綜合大樓48202	郭宗枋			
3070201-38	C58A	59	ITO電子束蒸鍍機		綜合大樓48103室	賴韋志	聚昌	peva-600I	104.03.10
			氧電漿蝕刻系統		綜合大樓48103室	李欣縈			104.02.24
3013208-17	C177	22	原子層化學氣相沉積系統		綜合大樓48103室	李欣縈			104.02.24
60113-27	Q270	1	高真空蒸鍍系統		綜合大樓48103室	陳昭宇			104.03.16
			高溫真空爐		綜合大樓48103室	林俊宏	未確定		104.03.23
3100708-51	B527	24	高聚光太陽模擬光源		綜合大樓48104室	許進恭			104.03.10

3100601-12	B107A	6	太陽光源模擬系統數位計時器	Am1.5G太陽光模擬 I-V量測 光電流量測	綜合大樓48104室	許進恭	NEWPORT	66945	104.03.10
3100502-54	B1A	1323	太陽光源模擬系統電源供應器		綜合大樓48104室	許進恭	NEWPORT	69922	104.03.10
3100403-17	B295	161	太陽光源模擬系統冰水機		綜合大樓48104室	許進恭	EYELA	NCB-2500	104.03.10
3100708-84	B574	62	太陽光源模擬系統光功率計		綜合大樓48104室	許進恭	NEWPORT	1918-R	104.03.10
3100708-221	B575	106	太陽光源模擬系統光偵測器		綜合大樓48104室	許進恭	NEWPORT	818P-050-50W	104.03.10
			低溫四點探針台						
3100708-007	B13B	1	光型分佈量測儀		綜合大樓48104室	許進恭	UNICE E-O	UBS-LED-S	104.03.10
3100506-57	B136	66	電感電容電阻量測分析表		物理49103	許進恭	AGILENT	4284A-CFG010	104.03.10
			可見光光源						104.03.10
			兩點探針量測平台						104.03.10
3100508-67	B532	70	同軸電纜及連結器		綜合48103	許進恭	LAKESHORE	DC2164	104.03.10
3140308-15	B601	521	高解析度CCD影像擷取器		綜合大樓48104室	張守進			104.03.25
3100508-37	B14D	59	高精確度動態訊號分析器		綜合大樓48104室	許進恭			104.03.10
3100708-48	B267	117	紅外光808nm雷射模組		綜合大樓48104室	許進恭			104.03.10
60101-03	Q226	12808	光響應量測系統軟體		綜合大樓48104室	許進恭			104.03.10
3100708-191	B301	259	光電特性量測系統		綜合大樓48104室	許進恭			104.03.10
3100101	B151	172	自動壓力控制器		綜合大樓48105室	許進恭			104.03.10
3101001-07	B282	1354	不斷電系統		綜合大樓48107室	賴韋志			104.03.10
3101103-204	B313	221	氧氣含量偵測器		綜合大樓48107室	賴韋志			104.03.10
			烤箱		綜合大樓48107室	賴韋志			104.03.10
			顯微鏡		綜合大樓48107室	賴韋志			104.03.10
			震盪機		綜合大樓48107室	賴韋志			104.03.10
			DI E-Pure去離子水機		綜合大樓48107室	賴韋志			104.03.10
			加熱平台、垂直氣流無塵操作台、旋轉塗佈機		48106室	郭宗枋	104/07/31		已提出申請
			ICP		48103室	賴韋志	104/		104.03
			MOCVD		48102室	賴韋志	104/		104.03
			無塵操作台(含：烘箱、超音波清洗機)		48105室	郭宗枋			104.09
			無塵操作台(含：O3表面活化清洗機、塗佈機、烤盤加熱器)		48105室	郭宗枋			104.09
			氮氣環境手套箱(含：RV-12 PUMP)		48103室	郭宗枋			104.09

			橢圓儀		48201(A)室	陳宣燁		104.09
3100802-145	B448A	5	真空濃縮控制系統(含: 電熱定溫水浴器、真空幫浦、桌子)		綜合大樓48105室	陳昭宇		104.09
3070116-24	C229A	1	電漿清潔系統		48103室	郭宗枋		105.03
			鍍金機		48201(A)室	林俊宏		105.03
			橢圓儀		48201(A)室	陳宣燁		105.03
3101103-50	B334	41	TM-328快速消毒器		48105室	黃志嘉		106.03.23
3070114-275	C153	43	手套箱		綜合大樓48102室	陳昭宇		107.05.17
			PLD雷射鍍膜系統		綜合大樓48102室	陳昭宇		107.05.17
3101103-97	B235	112	液相層析儀		綜合大樓48201(A)室	許進恭		107.05.17

※此清單為老師離職留下之財產, 未確定為全部清單(參考用)